

направление, к этому телесному углу. Единица С. с. в Междунар. системе единиц (СИ) — кандела (кд). Понятие С. с. применимо на расстояниях от источника, намного превышающих его размеры. Д. Н. Лазарев.

СИЛА ТОКА в лектическом — величина (I), характеризующая упорядоченное движение электрических зарядов и численно равная кол-ву заряда ΔQ , протекающего через определенную поверхность ΔS в единицу времени: $I = \Delta Q/\Delta t \rightarrow dQ/dt$.

В гауссовой системе единиц С. т. имеет размерность $[I] = L^{1/2}M^{1/2}T^{-2}$ и измеряется в единицах СГС, которые иногда наз. статампераами. В СИ единица С. т. является основной и носит назв. ампер ($1 \text{ A} \approx 3 \cdot 10^9 \text{ СГС}$).

Часто в качестве синонима С. т. говорят просто о токе или об электрическом токе, напр. «ток в цепи» или «отношение напряжения к току» и т. п. Для уточнения распределения тока в пространстве вводят вектор плотности электрического тока $j(r, t)$, и тогда С. т., или суммарный ток, протекающий через площадку ΔS , определяется как поток вектора j через эту площадку $I = \int j dS$. Следовательно, $jn = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} (\Delta Q/\Delta S)$

(где n — нормаль к ΔS ; при этом I считается положительным, если в направлении n переносится положительный заряд). В т. н. линейных проводниках распределение j однородно по сечению и $I = j\Delta\sigma$, где $\Delta\sigma$ — нормальное сечение проводника. Плотность тока $j(r, t)$ и плотность электрического заряда $\rho(r, t)$ составляют пространственную и временную компоненты единого 4-вектора плотности тока, 4-дивергенция к-рого равна нулю (т. е. этот 4-ток является чисто вихревым). В 3-мерном представлении это даёт упрощение непрерывности

$$\nabla \cdot j + \partial \rho / \partial t = 0,$$

выражающее закон сохранения электрического заряда. Его интегральная форма

$$I = \oint_S j dS = -\partial Q / \partial t \equiv -\frac{\partial}{\partial t} \int_V \rho dV$$

показывает, что ток, протекающий через замкнутую поверхность S , охватывающую объём V , равен изменению во времени суммарного заряда Q , сосредоточенного внутри V .

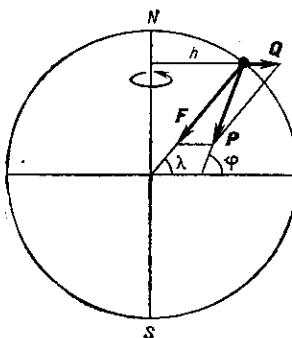
Измерения С. т. обычно осуществляются по его магнитному действию. При этом различают истинно электрический ток с плотностью j^e (ток проводимости, конвекционный и т. п.) и ток смещения с плотностью $j_{cm} = (1/4\pi)\partial D / \partial t$ (D — вектор электрической индукции). Иногда величину $I_{\text{пол}} = \int (j^e + j_{cm}) dS$ называют полным током.

Лит.: Там же И. В., Основы теории электричества, 10 изд., М., 1989; Джексон Дж., Классическая электродинамика, пер. с англ., М., 1965.

СИЛА ТЯЖЕСТИ — действующая на любую, находящуюся вблизи земной поверхности материальную частицу сила P , определяемая как геом. сумма действующей на ту же частицу силы притяжения Земли F и центробежной (переносной) силы инерции Q , учитывающей эффект суточного вращения Земли (рис.).

Направление С. т. является направлением вертикали в данном пункте земной поверхности, а перпендикулярная к ней плоскость — горизонтальной плоскостью; углы λ и ϕ определяют соответственно геоцентрическую и астрономическую широты.

Величина $Q = mho^2$ (где m — масса частиц, h — её расстояние от земной оси, o — угл. скорость вращения Земли) ввиду малости



очень мала по сравнению с F . Поэтому С. т. мало отличается от силы притяжения Земли (разность между силами F и P имеет наибольшее значение на экваторе — ок. 0,35% от силы F); разность между углами ϕ и λ также невелика и имеет наибольшее значение (ок. 0,1°) при $\lambda = 45^\circ$.

При перемещении вдоль поверхности Земли от полюса к экватору С. т. несколько убывает вследствие возрастания величины Q и несферичности Земли и на экваторе примерно на 0,5% меньше, чем на полюсе. Под действием С. т. частица получает ускорение $g = P/m$, называемое ускорением силы тяжести, к-рое изменяется с широтой так же, как и С. т.

Во всех точках области, размеры к-рой малы по сравнению с радиусом Земли, С. т. можно считать численно равными и параллельными друг другу, т. е. образующими однородное силовое поле. В этом поле потенциальная энергия частицы $\Pi = Pz$, где z — координата частицы, отсчитываемая по вертикали вверх от нек-рого начального уровня; при перемещении частицы из положения, где $z = z_1$ в положение, где $z = z_2$, работа С. т. $A = P(z_1 - z_2)$ и не зависит от вида траектории и закона движения частицы. Действие С. т. существенно влияет почти на все явления и процессы, происходящие на Земле, как в природе (включая живую), так и в технике. См. также Гравиметрия.

СИЛОВАЯ ОПТИКА — раздел оптики, в к-ром изучается воздействие на твёрдые среды интенсивных потоков оптического излучения, в результате к-рого могут происходить структурные изменения и нарушаться механическая целостность этих сред. В оптотехнике под С. о. понимают оптические устройства и системы, предназначенные для работы с интенсивными световыми потоками. С. о. развились после появления лазеров в связи с использованием интенсивных световых потоков для оптической обработки материалов, а также с необходимостью создания формирующих и передающих изображение оптических систем, к-рые не теряют работоспособности при большой плотности энергии излучения.

В С. о. исследуют процессы выделения энергии в прозрачных (слабопоглощающих), поглощающих и отражающих средах, подвергающихся действию интенсивных световых потоков, результаты такого воздействия, а также определяют параметры излучения (плотность мощности, энергии, длительность), при к-рых происходит разрушение того или иного типа (оптической пробой, плавление, испарение, растрескивание). При этом существенные значения могут иметь изменения оптических характеристик вещества в процессе воздействия лазерного излучения (напр., коэф. отражения и показателя поглощения, возникновения самофокусировки света, появления поглощения в продуктах световой эрозии вещества и др.). Определённые таким образом параметры излучения и режим его воздействия на вещество кладут в основу разработки лазерных установок для оптической обработки материалов (сварка и резка, получение микроотверстий, изготовление элементов микроэлектроники и т. д.). Для характеристики работоспособности прозрачных оптических материалов (стёкол, кристаллов, покрытий и т. д.) и диэлектрических зеркал вводят по аналогии с механической или электрической прочностью понятие лучевой прочности. Данные о лучевой прочности материалов и изготавляемых из них оптических элементов используют при создании лазерных систем разл. назначения.

Лит.: Действие излучения большой мощности на металлы, под ред. А. М. Бонч-Бруевича и М. А. Ельшевича, М., 1970; Аleshin И. В., Ильин Я. А., Комолов В. Л., Оптическая прочность слабопоглощающих материалов, Л., 1974; Рэдди Дж., Действие мощного лазерного излучения, пер. с англ., М., 1974.

СИЛОВАЯ ФУНКЦИЯ — функция координат силового поля, обладающая тем свойством, что элементарная работа сил поля равна полному дифференциальному этой функции. Силовое поле, для к-рого существует С. ф., наз. потенциальным.